PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-245586

(43)Date of publication of application: 29.09.1989

(51)Int.CL

H05K 1/03 // B32B 15/08 CO8G 73/10 CO8G 73/10

(21)Application number: 63-071818

(71)Applicant:

NIPPON STEEL CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

28.03.1988

(72)Inventor:

WATANABE TAKASHI

AOI HARUHIKO

SATO SEIJI

(54) FLEXIBLE PRINTED BOARD

PURPOSE: To realize a flexible printed board excellent in workability and valuable for an industrial use by a method wherein the thickness ratio of a resin layer high in thermal expansion to another resin layer low in thermal expansion is specified, where both the layers are polyimide resin layers of an insulator.

CONSTITUTION: A flexible printed board composed of, at least, a conductor and an insulator is formed by coating the conductor with a resin layer, where the above insulator is a multilayer structure composed of two or more polyimide resin layers, and the t2/t1 ratio, where t2 denotes the sum of the thicknesses of resin layers low in thermal expansion and t1 represents the sum of the thicknesses of other resin layers high in thermal expansion, is so set as to satisfy an equality, 0.01<t2/t1<20000. The whole thickness (t1+t2) of the insulator is normally 5□100μm, and it is preferable that the linear expansion coefficients of the resin layers high and low in the thermal expansion are 20 × 10-6(1/K) or more and less than 20 × 10-6(1/K) respectively, where the resin layers compose the insulator.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑫特 許 公 鞖(B2)

 $\overline{\Psi}5-22399$

@Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成5年(1993)3月29日

H 05 K 1/03 15/08 B 32 B C DB G 73/10

D R NTF

7011-4E 7148-4F 9285-4 J

請求項の数 8 (全12頁)

❷発明の名称

フレキシブルプリント基板

20符 顧 昭63-71818

開 平1-245586 69公

22出 願 昭63(1988)3月28日

外3名

@平1(1989)9月29日

何発 明 者

渡 辺 井

尚

福岡県北九州市小倉北区中井2-4-6

72発 明 者 青 暗 彦 東京都品川区大井3-19-1

79発 明 者 誠 佐 藤 冶 福岡県北九州市小倉北区中井4-10-3

の出 質 新日鐵化学株式会社 東京都中央区銀座5丁目13番16号

20代 理 弁理士 成瀬 人 勝夫

審査 官

美 千 恵 平山

函参考文献 特開 昭60-44338 (JP, A) 特開 昭55-72095 (JP, A)

1

切特許請求の範囲

1 選体上に樹脂層を直接塗工して形成され、少 なくとも導体と絶縁体とを有するフレキシブルブ リント基板において、上記絶縁体が互いにその線 膨張係数の異なる複数のポリイミド系樹脂層から 5 膨張性樹脂層と、この低熱膨張性樹脂層に接する なる多層構造であり、かつ、その高熱膨張性樹脂 層の厚み(t1)と低熱膨張性樹脂層の厚み(t2) の比率(t2/t1)が0.01<t2/t1<20000(但し、 tl及びt2はそれぞれの樹脂層の厚みの和である) の条件を満たすことを特徴とするフレキシブルプ 10 リント基板。

- 2 高熱膨張性樹脂層の線膨張係数が20×10⁻⁶ (1/K)以上であり、また、低熱膨張性樹脂層 の線膨張係数が20×10⁻⁶(1/K) 未満である諸 求項 1 記載のフレキシブルプリント基板。
- 3 絶縁体が導体と接する高熱膨張性樹脂層とそ れに接する低熱膨張性樹脂層の2層からなる請求 項1又は2記載のフレキシブルプリント基板。
- 4 絶縁体が導体と接する低熱膨張性樹脂層とそ*

*れに接する高熱膨張性樹脂層の2層からなる請求 項1又は2記載のフレキシブルプリント基板。

2

- 5 絶縁体が導体と接する第1の高熱膨張性樹脂 層と、この第1の高熱膨張性樹脂層に接する低熱 第2の高熱膨張性樹脂層で構成された3層構造で あるからなる特許請求の範囲第1項記載のフレキ シブルブリント基板。
- 6 高熱膨張性樹脂層が下記一般式(I)

$$\begin{bmatrix} CO & CO & CO \\ N & CO & CO \\ CO & CO \end{bmatrix}$$

(但し、式中Ar」は炭素数12以上の 2 価の芳香族 15 基である)で示される構成単位を含むポリイミド 樹脂であることを特徴とする請求項1~5のいず れかに記載のフレキシブルブリント基板。

7 低熱膨張性樹脂層が下記一般式(Ⅱ)

$$\begin{array}{c|c}
 & CO \\
 & (R_1)_1 \\
 & (R_2)_{m}
\end{array}$$

(但し、式中Arは4価の芳香族基を示し、R1及 25 びR2は互いに同じであつても異なつていてもよ

い低級アルキル基、低級アルコキシ基又はハロゲ ンのいずれかを示し、I及びmは0~4の整数で あり、少なくとも1つの低級アルコキシ基を有す る)で示される構成単位を含むポリアミドイミド キシブルプリント基板。

8 低熱膨張性樹脂層が下記一般式(Ⅲ)

$$\left\{ \begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{array} \right\} \left(\begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} & & \\ \end{array} \right)$$

で示される構成単位を含むポリイミド樹脂である 請求項1~8のいずれかに記載のフレキシブルブ リント基板。

発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、温度変化に対してカール、ねじれ、 反り等がなく、耐熱性、寸法安定性、接着性、耐 折曲げ性等に優れ、かつ、吸水率が小さいフレキ シブルブリント基板及びその製造方法に関する。 「従来の技術]

従来、フレキシブルプリント基板あるいはフラ ツトケーブル(以後フレキシブルブリント基板に 含める)は一般に導体と有機ポリマーの絶縁体と で接着して製造されていた。しかし、この際に熱 圧着等の熱履歴を加えると、冷間時に基板のカー ル、ねじれ、反り等を生じてその後の導体パター ニング等が不可能となる欠点があつた。これらの 問題は導体と絶縁体の線膨張係数の差に起因す 30 ト基板を提供することにある。 る。また、接着剤層のため難燃性が低下したり、 使用するポリイミドフイルムが高価であるほか張 合わせに多大の手間を要してフレキシブルプリン ト基板が高価格になる等の問題があった。

ミドイミド溶液を金属箔に塗布し、乾燥後に線膨 張係数の差に基いて生じたカールを後工程で熱処 理により緩和する手法が提案されているが、この 方法も製造に手間のかかる点や線膨張係数が異な いう点等については依然として解決されておらず 満足し得るものではなかつた。

また、特開昭60-157286号公報や特開昭60-243120号公報等においては、特定構造を有するポ

リイミドあるいはポリイミド前駆体溶液を導体上 に塗布して低熱膨張の樹脂を得、カールの少ない フレキシブルプリント基板を得る方法が提案され ているが、接着力が不十分であったり、また、導 樹脂である請求項1~6のいずれかに記載のフレ 5 体をエッチングして回路を形成する際に導体と接 触していた面を内側にしてフイルムが大きくカー ルし、その後の回路保護等の後作業が困難になる という問題があつた。

> また、従来の接着層を用いたタイプでは、その 10 接着層に硬さ、引裂き強度等のポリイミドフイル ムに不足する物性を保持させていたが、反面、こ の接着層が存在するために、例えば耐熱性、打抜 き加工性等の種々の点で問題があった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明者は、かかる観点に鑑みて鋭意研究を重 ねた結果、絶縁体を互いにその線膨張係数の異な る複数のポリインド系樹脂層で多層化することに より、温度変化に対しての寸法安定性、接着力、 さらにはエツチング後の平面性等において信頼性 20 に優れたフレキシブルプリント基板を得ることが できることを見出し、本発明を完成した。

従つて、本発明の目的は、熱履歴を加えてもカ ール、ねじれ、反り等がなく、及び/又は、充分 な接着力、耐折曲げ性、寸法安定性等を有し、し をエポキシ樹脂あるいはウレタン樹脂等の接着剂 25 かも、導体をエツチングした後のカールが小さく て作業性に優れた工業的に有用なフレキシブルプ リント基板を提供することにある。

> さらに、他の目的は、多様化する需要家の要求 に容易に応えることのできるフレキシブルプリン

[課題を解決するための手段]

すなわち、本発明は、導体上に樹脂層を直接塗 工して形成され、少なくとも導体と絶縁体とを有 するフレキシブルプリント基板において、上記絶 特開昭56-23791号公報等においては、ポリア 35 縁体が互いにその線膨張係数の異なる複数のポリ インド系樹脂層からなる多層構造であり、かつ、 その高熱膨張性樹脂層の厚み(tl)と低熱膨張性 樹脂層の厚み(t2)の比率(t2/t1)が0.01< t2/t1<20000(但し、t1及びt2はそれぞれの樹脂 ることからハンダ浴等の再加熱等にカールすると 40 層の厚みの和である) の条件を満たすフレキシブ ルプリント基板である。

> 本発明において、直接塗工により形成されるフ レキシブルブリント基板とは、導体上に樹脂溶液 あるいはその前駆体樹脂溶液を直接塗布し、乾燥

し、さらには必要に応じて硬化させ、導体と絶縁 体との複合材を形成してなる可撓性配線体用基板 又はその材料である。

また、本発明でいうポリイミド系樹脂とは、ポ ゾール、ポリイミドエステル等の耐熱性樹脂であ る。

本発明では、互いにその線膨張係数の異なる高 熱膨張性樹脂層と低熱膨張性樹脂層とを複合化し て絶縁体を形成するものであるが、その高熱膨張 10 性樹脂層の厚み(tl)と低熱膨張性樹脂層の厚み (t2) の比率(t2/t1)(但し、t1及びt2はそれぞ れの樹脂層の厚みの和である)については、0.01 炉20000、好ましくは2~100、より好ましくは3 ~25の条件を満たす必要がある。ここで、高熱膨 15 張性樹脂層及び低熱膨張性樹脂層とは、多層構造 を形成する絶縁体の各構成樹脂層が有する熱膨膨 張係数の単純平均値を基準にしてそれより高い値 の線膨張係数を有する樹脂層を高熱膨張性樹脂層 といい、また、それより低い線膨張係数を有する 20 樹脂層を低熱膨張性樹脂層という。厚みの比率 (t2/t1)の値が小さすぎると絶縁体全体として の線膨張係数が大きくなり、導体との線膨張係数 の差により基板が絶縁体を内側にしてカールし、 回路形成作業が困難になつたり、導体のエッチン 25 グ時に歪みが解除されて寸法が大きく変化する。 反対に、厚みの比率(t2/t1)の値が大きすぎる と本発明の目的である導体との接着力の向上や、 導体エツチング後のフィルムのカール防止等が困 難になる。

本発明において、絶縁体の全体の厚み(t1+ t2) は、通常5~100µm、好ましくは10~50µm である。また、この絶縁体を構成する高熱膨張性 樹脂層の線膨張係数は20×10-6(1/K)以上、 好ましくは (30~100)×10-6(1 / K) であり、35 低熱膨張性樹脂層の線膨張係数は20×10-6(1/ K) 未満、好ましくは (0~19)×10-6(1/K) であつて、これら高熱膨張性樹脂層と低熱膨張性 樹脂層との間には損の線膨張係数において5× 10-6(1/K)以上、好ましくは10×10-6(1/40

K) 以上の差があることが望ましい。

そして、高熱膨張性樹脂としてはどのようなポ リイミド系樹脂であつてもよいが、好ましくは下 記一般式で示される構成単位を有するポリアミド リイミド、ポリアミドイミド、ポリペンズイミダ 5 イミド樹脂又はポリイミド樹脂を主成分とするも のである。

$$\begin{bmatrix} CO & CO \\ N & Ar_{\xi} & N-Ar_{1} \end{bmatrix}$$

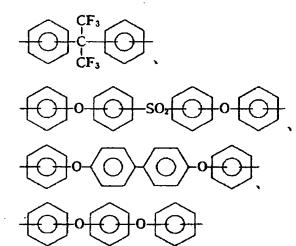
(但し、上記各一般式において、Ariは炭素数12 以上の2価の芳香族基であり、Arzは4価の芳香 族基である)

ここで、上記Ariとしては、例えば、

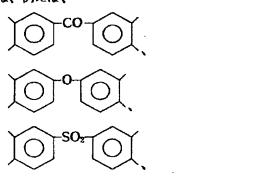
30

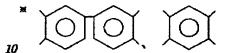
7

8



等を挙げることができ、また、上記Araとしては、例えば、





等を挙げることができるが、安価である点及び導体との密着力の点から、好ましくは

このような構造を有するポリイミド系樹脂は、通常その線膨張係数が20×10⁻⁶(1/K)以上と比較的高い値を示すが、導体との密着力や可撓性等において優れた性能を発揮する。

20 また、低熱膨張性樹脂としては、線膨張係数が低いポリイミド系樹脂であれば格別な制限はないが、下記一般式(II)又は(II)で示される構成単位を有するポリイミド系樹脂が好ましい。

一般式(Ⅱ)

$$\begin{bmatrix}
CO & CO \\
N & CO
\end{bmatrix}$$

$$CO & CO$$

$$(R_1)_1 & (R_2)_{mn} \\
(R_1)_2 & (R_2)_{mn}$$

(但し、式中Arは 4 価の芳香族基を示し、R1及 30★であり、少なくとも 1 つの低級アルコキシ基を有 びR2は互いに同じであつても異なつていてもよ する)で示される構成単位、好ましくは下記構成 い低級アルキル基、低級アルコキシ基又はハロゲ 単位 ンのいずれかを示し、、1及びmは 0~4の整数★

$$\left[\begin{array}{c|c} CO \\ CO \\ CO \\ CO \\ CO \\ CO \\ N - \begin{array}{c} CO \\ CO \\ OCH_3 \\ \end{array} \right]$$

を含むポリアミドイミド樹脂。

で示される構成単位を含むポリイミド樹脂。

一般式(II)

これらポリイミド系樹脂の合成は、一般的には

Nーメチルピロリドン (NMP)、ジメチルホル ムアミド (DMF)、ジメチルアセトアミド (DMAC)、ジメチルスルフオキサイド (DMSO)、硫酸ジメチル、スルホラン、ブチロ ラクトン、クレゾール、フエノール、ハロゲン化 5 カルフルオロヘブタン、下記一般式 フエノール、シクロヘキサノン、ジオキサン、テ トラヒドロフラン、ダイグライム等の溶媒中で、 上記各一般式に対応するジアミン化合物及び酸無 水物化合物をほぼ等モルの割合で混合し、反応温 度0~200℃、好ましくは0~100℃の範囲で反応 10 させることにより、ポリイミド系樹脂の前駆体溶 液が得られ、さらに、これらの樹脂溶液を導体上 に塗工し、乾燥する操作を繰返すか、あるいは、 多層ダイ等により同時に多層塗工し、乾燥するこ 層若しくはポリイミド系前駆体樹脂層を形成せし め、駆体樹脂層の場合にはこれを200℃以上、好 ましくは300℃以上の加熱処理してイミド化反応 を行う。

張性樹脂及び低熱膨張性樹脂について、種々のジ アミン、テトラカルポン酸化合物、トリカルポン 酸化合物又はこれらの酸無水物を用いてコーポリ マリゼーションし又は別途合成して得られたポリ ブレンドすることができる。

具体的に例を挙げると、pーフエニレンジアミ ン、mーフエニレンジアミン、3, 4-ジアミノ ジフエニルエーテル、4,4'ージアミノジフエニ ン、3,3ージメチルー4,4ージアミノジフェ ニルメタン、2,2ーピス[4-(4-アミノフ エノキシ) フエニル] プロパン、1, 2ーピス (アニリノ) エタン、ジアミノジフエニルスルホ ン、ジアミノベンズアニリド、ジアミノベンゾエ 35 フエニルスルフオン、 2, 2ーピス [4-(4-ート、ジアミノジフエニルスルフイド、2,2-ピス (pーアミノフエニル) プロパン、2, 2-ピス (pーアミノフエニル) ヘキサフルオロプロ パン、1, 5ージアミノナフタレン、ジアミノト ルエン、ジアミノベンゾトリフルオライド、1, 40 ジジン、oートリジン、mートリジン、2, 2, 4-ピス (p-アミノフエノキシ) ベンゼン、 4, 4-ピス (p-アミノフェノキシ) ピフエニ ル、ジアミノアントラキノン、4,4ーピス(3 ーアミノフエノキシフエニル) ジフエニルスルホ

ン、1,3ーピス(アニリノ)へキサフルオロブ ロパン、1, 4ーピス(アニリノ)オクタフルオ ロプタン、1, 5ーピス(アニリノ)デカフルオ ロペンタン、1, 7-ピス (アニリノ) テトラデ

$$R_3$$
 R_3
 $H_2N-R_4+SiO)_{\overline{q}}Si-R_4-NH_2$
 R_3 R_3

又は

(但し、式中R4及びR6は2個の有機基を示し、 とにより、導体上に多層構造のポリイミド系樹脂 15 R3及びR5は1個の有機基を示し、p及びqは1 より大きい整数を示す) で表されるジアミノシロ キサン、2, 2ーピス[4-(p-アミノフエノ キシ) フエニル] ヘキサフルオロブロパン、2, 2ーピス[4-(3-アミノフェノキシ) フェニ 本発明においては、上記ポリイミド系の高熱膨 20 ル] ヘキサフルオロプロパン、2, 2ーピス[4 -(2-アミノフエノキシ) フエニル] ヘキサフ ルオロプロパン、2,2-ピス[4-(4-アミ ノフエノキシ)-3,5-ジメチルフエニル]へ キサフルオロプロパン、2,2-ピス[4-(4 イミド又はその前駆体及びポリアミドイミド等を 25 ーアミノフエノキシ)ー3,5ージトリフルオロ メチルフエニル] ヘキサフルオロプロパン、ロー ピス(4ーアミノー2ートリフルオロメチルフェ ノキシ) ベンゼン、4,4ーピス(4ーアミノー 2ートリフルオロメチルフェノキシ) ピフェニ ルエーテル、4,4'ージアミノジフエニルメタ 30 ル、4,4'ーピス(4ーアミノー3ートリアフル オロメチルフエノキシ) ピフエニル、4, 4ーピ ス(4ーアミノー2ートリフルオロメチルフェノ キシ) ジフエニルスルホン、4,4-ビス(3-アミノー5ートリフルオロメチルフエノキシ) ジ アミノー3ートリフルオロメチルフエノキシ)フ エニル] ヘキサフルオロプロバン、ベンジジン、 3, 3, 5, 5ーテトラメチルベンジジン、オク タフルオロベンジジン、3,3-ジメトキシベン 5, 5, 6, 6-ヘキサフルオロトリジン、4, 4-ジアミノターフエニル、4, 4 ージアミノ クオーターフエニル等のジアミン類、並びにこれ らのジアミンとホスゲン等の反応によって得られ

るジイソシアナート類がある。

また、テトラカルポン酸並びにその誘導体とし ては次のようなものが挙げられる。なお、ここで はテトラカルボン酸として例示するが、これらの エステル化物、酸無水物、酸塩化物も使用できる 5 ③ フエノール性水酸基あるいはカルボン酸を有 ことは勿論である。ピロメリット酸、3,3, 4, 4-ピフェニルテトラカルボン酸、3,3, 4,4ーペンゾフエノンテトラカルポン酸、3, 3, 4,4-ジフエニルスルホンテトラカルポン 酸、2.3.3′,4′ージフエニルエーテルテトラ 10 成分を用いて変性することにより、その線膨張係 カルポン酸、2,3,3,4ーペンプフエノンテ トラカルポン酸、2, 3, 6, 7ーナフタレンテ トラカルポン酸、1,4,5,7ーナフタレンテ トラカルポン酸、1,2,5,6ーナフタレンテ トラカルポン酸、3.3.4.4′ージフエニルメ 15 前記各成分を使用して変性することにより、線膨 タンテトラカルポン酸、2,2ーピス(3,4ー ジカルボキシフエニル)プロパン、2,2ーピス (3, 4ージカルポキシフエニル) ヘキサフルオ ロプロパン、3, 4, 9, 10ーテトラカルポキシ ベリレン、2、2ーピス[4-(3、4-ジカル 20 もできる。 ボキシフエノキシ) フエニル] プロパン、2,2 ーピス[4-(3.4-ジカルポキシフエノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、ブタンテト ラカルポン酸、シクロペンタンテトラカルポン酸 等がある。また、トリメリツト酸及びその誘導体 25 ミド系低熱膨張性樹脂層とを複合して絶縁体を形 も挙げることができる。

さらに、反応性官能基を有する化合物で変性 し、架橋構造やラダー構造を導入することもでき

例えば、次のような方法がある。

① 下記一般式で表される化合物で変性すること によつて、ピロロン環やイソイドロキナゾリン ジオン環等を導入する。

〔但し、式中R7は2+2価(zは1又は2で ある)の芳香族有機基を示し、Bは一NHz基、 置換基であつてアミノ基に対しオルト位であ

② 重合性不飽和結合を有するアミン、ジアミ ン、ジカルポン酸、トリカルポン酸、テトラカ

ルボン酸の誘導体で変性して、硬化時に鶴かけ 構造を形成する。不飽和化合物としては、マレ イン酸、ナジツク酸、テトラヒドロフタル酸、 エチニルアニリン等が使用できる。

する芳香族アミンで変性し、この水酸基又はカ ルポキシル基と反応し得る橋かけ剤を用いて網 目構造を形成する。

本発明の低熱膨張性樹脂は、このような前記各 数を調整することができる。すなわち、一般式 (Ⅱ) 又は(Ⅲ) の構造のみからなるポリイミド 系樹脂は、面内に1×10-5(K-1)以下の線膨張 係数を有する絶縁体を形成可能であるが、これを 張係数を任意に大きくすることができる。また、 一般式(II)又は(II)の構成単位を含むポリイ ミド系樹脂であつても、上記の各成分を使用して 変性することにより、高熱膨張性樹脂とすること

また、接着性、耐折曲げ性等の諸物性をさらに 向上させる目的で変性することも可能である。

本発明においては、少なくとも1層のポリイミ ド系高熱膨張性樹脂層と少なくとも 1 層のポリイ 成するわけであるが、その層の配列は任意であ る。

すなわち、導体と接する高熱膨張性樹脂層及び それに接する低熱膨張性樹脂層を設けることによ 30 り、良好な接着力、高温での寸法安定性、絶縁体 全体としての線膨張係数の低下等の効果を達成す ることができる。また、導体と接する低熱膨張性 樹脂層及びそれに接する高熱膨張性樹脂層を設け ることにより、導体をエッチングした後のフイル 35 ムのカールを低減することができる。さらに、導 体と接する第1の高熱膨張性樹脂層、この第1の 高熱膨張性樹脂層に接する低熱膨張性樹脂層及び この低熱膨張性樹脂層に接する第2の高熱膨張性 樹脂層を設けることにより、上記2つの場合の各 ーCONHz基又はーSOzNHz基から選択された 40 効果を同時に達成することができる。また、さら に導体と接する高熱膨張性樹脂層、これに接する 第1の低熱膨張性樹脂層及びこれに接しかつこれ よりも高い線膨張係数を有する第2の低熱膨張性 樹脂層を設けることにより、フイルムのカールを

より低減させることができる。これらの低熱膨張 性樹脂及び高熱膨張性樹脂の種類、構成を変える ことにより、フイルムの弾性率、強度等の機械的 物性を任意にコントロールすることができ、種々 の需要家のニーズに対応することができる。

本発明のフレキシブルブリント基板は、少なく とも導体と絶縁体を有するものであるが、導体と しては、銅、アルミニウム、鉄、銀、パラジウ ム、ニツケル、クロム、モリブデン、タングステ ン又はそれらの合金等を挙げることができ、好ま 10 DDS: 3, 3-ジアミノジフェニルスルフォン しくは銅である。

また、これらの導体についてはその表面に、接 着力の向上を目的として、サイデイング、ニッケ ルメツキ、銅一亜鉛合金メツキ、又は、アルミニ ウムアルコラート、アルミニウムキレート、シラ 15 NMP: N-メチルー2-ピロリドン ンカップリング剤等によって化学的あるいは機械 的な表面処理を施してもよい。

[実施例]

以下、実施例及び比較例に基づいて、本発明を 具体的に説明するが、本発明はこれに限定されな 20 及び300mlのDMAcを加えて攪拌し溶解した後、 いことは勿論である。

線膨張係数は、イミド化反応が十分終了した試 料を用い、サーモメカニカルアナライザー (TMA) を用いて、250℃に昇温後に10℃/min. で冷却して240℃から100℃までの平均の線膨張率 25 を算出して求めた。

接着力は、テンシロンテスターを用い、幅10mm の銅張品の樹脂側を両面テープによりアルミ板に 固定し、銅を180°方向に5mm/minの速度で剝離 して求めた。

加熱収縮率は、幅10mm、長さ200mmの導体をエ ツチングした後のフィルムを用い、250℃の熱風 オープン中で30分間熱処理し、その前後の寸法変 化率により求めた。

化第二鉄水溶液で全面エッチングした後、縦10cm ×横10cm×厚さ25umの大きさのフィルムを100 ℃で10分間乾燥し後、発生したカールの曲率半径 を求めて数値化した。

JIS Z-1702、ASTM D-882-67に準じて測 定した。

なお、各例における略号は以下のとおりであ る。

PMDA:ピロメリット酸二無水物

BPDA: 3, 3, 4, 4-ピフエニルテトラカル ポン酸二無水物

BTDA: 3, 3, 4, $4 - 4 \times 1 = 1 \times 1 = 1$ カルボン酸二無水物

DDE: 4, 4-ジアミノジフエニルエーテル MABA: 2ーメチルー4. 4ージアミノベンズア ニリド

PPD: パラフエニレンジアミン

BAPP: 2, 2'-4' [4-(4-7)] 7-4'キシ) フエニル] プロパン

DDM: 4, 4-ジアミノジフエニルメタン DMAc: ジメチルアセトアミド

合成例 1

温度計、塩化カルシウム管、攪拌機及び窒素吸 込口を取付けた500mlの4つ口フラスコに200ml/ minの速度で窒素を流しながら、0.1モルのDDE この溶液を水冷浴中で10℃以下に冷却しながら 0.10モルのBTDAを徐々に加えた。反応混合物は 発熱しながら重合し、粘稠なポリアミツク酸(ポ リイミド前駆体溶液)が得られた。

このポリアミツク酸溶液を、ステンレス枠上に 固定した市販の厚さ35μmの電解網箔(日本鉱業 ㈱製)の粗面上にアプリケータを用いてフィルム 厚みが約25μπになるようにコーテイングし、 130°C及び150°Cの熱風オーブン中で順次10分間放 30 置して乾燥させ、次いで15分間かけて360℃まで 昇温させ、イミド化反応を行つた。

得られた銅張品は、樹脂を内側に大きくカール した。

この銅張品を塩化第二鉄水溶液でエツチング エッチング後のフイルムのカールは、導体を塩 35 し、得られたフイルムの線膨張性係数を測定した ところ、55×10⁻⁶(1/K)であった。

合成例 2~6

合成例1と同様にして、種々のジアミン化合物 と酸無水物を用いて重合反応を行い、高熱膨張性 エッチング後のフイルムの強度及び弾性率は、40 ポリイミド前駆体溶液を調製し、合成例1と同様 に銅箔上にコーテイングし、厚さ25μmのフイル ムを得た。合成例1と同様にその線膨張係数を測 定した。結果を第1表に示す。

麦 第 1

合成例 No.	ジアミ ン成分	酸無水 物成分	線膨張係數 ×10-6(1/K)
1	DDE	BTDA	55
2	BAPP	BTDA	73
3	DIDN	BTDA	60
4	DDS	BTDA	70
5	BAPP	PMDA	58
6	DDE	BPDA	45

合成例 7

合成例1と同様にして、0.055モルのMABA及 び0.045モルのDDEを300mLのDMAcに溶解した 15 係数を測定した。結果を第2表に示す。 後、0.10モルのPMDAを加えて反応させ、粘稠 なポリアミツク酸を得た。

このポリアミック酸を用いて得られたポリアミ ドイミドフイルムの線膨張係数は13×10⁻⁶(1/ K) であつた。

合成例 8

合成例 1 と同様にして、0.090モルのPPD及び 0.010モルのDDEを300×1のDMAcに溶解した後、 0.10モルのBPDAを加えて反応させ、粘稠なポリ アミツク酸を得た。

このポリアミック酸を用いて得られたポリイミ ドフイルムの線膨張係数は10×10⁻⁴(1/K)で あつた。

実施例 1~6

合成例1~6の樹脂溶液を電解銅箔上にその樹 30 ている。 脂層の厚みが2μmとなるように塗工した後、130 ℃で5分間乾燥した。このようにして得られた第 1の樹脂層の上に、さらに合成例7の樹脂溶液を その樹脂層の厚みが23μπになるように塗工し、 つ放置して乾燥し、次いで15分かけて360℃まで 昇温させることによりイミド化反応を行つて第2 の樹脂層を形成させ、全体の樹脂層の厚み25μm の銅張品を作製した。

得られた銅張品について、その接着力、フイル 40 た。結果を第2表に示す。 ムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定し た。結果を第2表に示す。

第2表の結果から明らかなように、各実施例1 ~6の銅張品は、ほぼ平らであつて熱膨張性係数 16

が各比較例に比べて低い数値を示し、接着力、エ ッチング後のフイルムのカール及び加熱収縮率に おいても優れた性能を有するものであつた。

また、上記実施例1のフイルムの強度は25kg/ 5 減であり、弾性率は500kg/減であった。

実施例 7

合成例7の樹脂溶液に代えて合成例8の樹脂溶 液を使用し対外は、上記実施例1~6と同様にし て銅張品を作製し、その接着力、フイルムのカー 10 ル、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定した。結果

を第2表に示す。

比較例 1~2

合成例7及び8で得た銅張品について、その接 着力、フイルムのカール、加熱収縮率及び熱膨張

合成例7の銅張品から得られた比較例1のフィ ルムの強度は26kg/mlであり、弾性率は60kg/ml であつた。

実施例 8~11

- 20 合成例7で得られた銅張品の樹脂層上に合成例 1~4の樹脂溶液をその樹脂層の厚みが2umと なるように塗工し、130℃で5分間乾燥した後、 15分かけて360℃まで昇温してイミド化反応を行 い、樹脂層の厚み27μπの銅張品を得た。
- 得られた銅張品について、その接着力、フィル ムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定し た。結果を第2表に示す。

第2表の結果から明らかなように、これら各実 施例8~11のフイルムのカールは大幅に改善され

実施例 12~15

実施例1で得られた銅張品の樹脂層上に合成例 1~4の樹脂溶液をその樹脂層の厚みが2μπと なるように塗工し、130℃で5分間乾燥した後、 130℃及び150℃の熱風オーブン中で順次10分間づ 35 15分かけて360℃まで昇温してイミド化反応を行 つて第3の樹脂層を形成させ、樹脂層の厚み27μ 元の銅張品を得た。

> 得られた銅張品について、その接着力、フイル ムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定し

第2表の結果から明らかなように、各実施例12 ~15のフイルムの接着力及びカールは大幅に改善 されている。

実施例 16

実施例7で得られた銅張品上に合成例1の樹脂溶液をその樹脂層の厚みが2μmとなるように塗工し、130℃で5分間乾燥し後、15分かけて360℃まで昇温してイミド化反応を行い、樹脂層の厚み27μmの銅張品を得た。

得られた銅張品について、その接着力、フィルムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定した。結果を第2表に示す。

比較例 3及び4

合成例7又は8と同様にして、厚み27μmの単 10 弾性率は250kg/ alであった。

一樹脂層の銅張品を作製した。

得られた銅張品について、その接着力、フイルムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定した。結果を第2表に示す。

5 比較例 5

合成例1で得られた銅張品について、その接着力、フイルムのカール、加熱収縮率及び熱膨張係数を測定した。結果を第2表に示す。

また、このフイルムの強度は18kg/試であり、 弾性率は250kg/試であった。

20

第

2

表

		全樹脂層厚み	·	第	51の骸	脂層			第	2の検	脂層	
		個学の	ジア	ミン成分	酸無	k物成分	層厚み	ジア	ミン成分	酸無	水物成分	層厚み
		(μ m)	種類	使用量	種類	使用量	(µm)	種類	使用量	種類	使用量	(μm)
実施例	4 1	25	DDE	0.1	BTDA	0.1	2	MABA DDE	0.055 0.045	DMDA	0.1	23
"	2	"	BAPP	//	11	"	11	"	"	"	//	"
//	3	"	DDM	"	"	"	"	"	"	"	11	"
"	4	"	DDS	"	"	"	"	"	//	"	"	"
II	5	"	BAPP	77	PMDA	"	"	"	"	"	"	"
"	6	"	DDE	"	BPDA	"	"	' //	//	"	"	",,
"	7	IJ	DDE	ņ	BTDA	"	"	PPD DDE	0.090 0.010	BPDA	"	11
"	8	27	MABA DDE	0,055 0,045	PMDA	"	25	DDE	0.1	BTDA	"	2
//	9	"	"	"	"	"	<i>"</i>	BAPP	"	"	"	<i>))</i>
"	10	"	"	"	"	//	"	DDM	"	"	"	11
11	11	"	n	"	"	"	"	DDS	"	"	jj	"
"	12	"	DDE	0.1	BTDA	//	2	MABA DDE	0.055 0.045	PMDA	jj	23
"	13	"	"	"	"	//	11	"	"	"	"	"
//	14	"	//	"	"	//	"	"	"	"	11	<i>II</i>
"	15	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	//
n	16	<i>))</i>	"	"	"	"	"	PPD DDE	0.090 0.010	BPDA	II	II
比較例	1	25	MABA DDE	0.055 0.045	PMDA	"	25	-	_			
ij	2	<i>))</i>	PPD DDE	0,090 0,010	BPDA	<i>It</i>	"	_	_	-		
"	3	27	MABA DDE	0.055 0.045	PMDA	"	27	_		_	_	-
"	4	jj	PPD DDE	0.090 0.010	BPDA	"	11		_	_	-	-
- #	5	25	DDE	0.1	BTDA	"	25	-	-	-	-	_

			第	3の樹	脂層	***	銅	張品又は	フイル	ムの物性
		ジア	ミン成分	酸無力	k物成分	層厚み	接着力	カール (*1)	加熱 収縮 率%	熱膨張係数
		種類	使用量	種類	使用量	(μ∎)	kg/cm	752	率%	$\times 10-6(1/K)$
実施的	列 1	_	-	-	-	-	2.0	10	0,1	11
"	2	_		-		1	1.8	10	0. 1	11
"	3	_	_	_	_	_	1,8	10	0.1	10
"	4	_	_	_	_		1,6	11	0, 1	11
"	5	_	_			_	1.6	10	0.1	11
,,,	6	_	_			_	1.7	10	0.1	11
"	7	-	1	-	-	-	2.0	8	0.3	9
"	8	1	-	-	_	-	0,8	略平ら	0.3	13
"	9	_		-	_		0.8	略平ら	0.3	13
//	10	_	<u> </u>	_	-		0.8	略平ら	0,3	13
"	11	_	_	1	_		0.8	略平ら	0.3	13
"	12	DDE	0, 1	BTDA	0,1	2	1,8	略平ら	0.1	11
"	13	BAPP	"	"	"	"	1,8	略平ら	0.1	11
"	14	DDM	<i>#</i>	"	"	"	1,8	略平ら	0, 1	11
"	15	DDS	<i> </i>	"	n	"	1.8	略平ら	0.1	11
"	16	DDE	"	"	"	"	1.8	略平ら	0.3	9
比較的	列 1	-	-	-	_	<i>,</i> —	0.8	5	0.3	13
"	2	-	_		_	_	0.9	5	0.5	10
"	3	_	_	-			0.8	5	0,3	13
"	4	_	_	-		_	0.9	5	0.5	10
"	5		_	_	-	_	2.0	5	1,2	55

当 第1ないし第3の樹脂層におけるジアミン成分及び酸無水物成分の使用量の単位は「モル」である。

*1:フイルムのカールである。

[発明の効果]

本発明のフレキシブルブリント基板は、温度変

化に対しての寸法安定性、接着力、エッチング後 の平面性等において優れた信頼性を有し、エッチ

24

ングによって作製された回路の保護等の作業性に 優れており、工業的に極めて有用なものである。

【公報種別】特許法(平成6年法律第116号による改正前。)第64条及び第17条の3第1項の規定による補正

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成10年(1998)3月18日

【公告番号】特公平5-22399

【公告日】平成5年(1993)3月29日

【年通号数】特許公報5-560

【出願番号】特願昭63-71818

【特許番号】2128568

【国際特許分類第6版】

H05K 1/03

D 7128-4E

B32B 15/08

R 9633-4F

C08G 73/10

NTF 9285-4J

【手続補正書】

- 1 「特許請求の範囲」の項を「1 導体上に樹脂層を直接塗工して形成され、少なくとも導体と絶縁体とを有するフレキシブルプリント基板において、上記絶縁体が互いにその線膨張係数の異なる複数のポリイミド系樹脂層からなる多層構造であり、かつ、低熱膨張性樹脂層が導体と接し、しかも、高熱膨張性樹脂層の線膨張係数が(30~100)×10⁻⁶ (1/K)であって、低熱膨張性樹脂層の線膨張係数が(0~19)×10
- 6 (1/K) であり、更に、高熱膨張性樹脂層の厚み (t1) と低熱膨張性樹脂層の厚み (t2) の比率 (t2/t 1) が2 < t2/t1 < 100 (但し、t1及びt2はそれぞれの樹脂層の厚みの和である) の条件を満たすことを特徴とするフレキシブルプリント基板。
- 2 絶縁体が導体と接する低熱膨張性樹脂層とそれに接 する高熱膨張性樹脂層の2層からなる請求項1記載のフ

レキシブルブリント基板。」と補正する。

- 2 第4欄16行「ポリインド」を「ポリイミド」と補 正する。
- 3 第15欄29行~43行、第16欄4行、6行、および8行、「実施例」を各々「参考例」と補正する。
- 4 第16欄19行「実施例8~11」を「実施例1~ 4」と補正する。
- 5 第16欄20行「合成例7で……に合成例」を「合成例7で得られた樹脂溶液を用い、参考例1~6と同様にして得られた銅張品の樹脂層上に合成例」と補正する。
- 6 第16欄31行~第17欄8行「実施例12~15 ……第2表に示す。」を削除する。
- 7 第10、11頁の「第2表」を「

概 2 職

L		全		鯸	第1の植物層	砸			第2	第2の樹脂層	運		45	網提品又はフィルムの物性	オルトレス	の物性
		はのか	373	ミン成分		整無水物成分	通	773	ン成分	酸無力	酸無水物成分	関連の	接着力	カール	首然识	熱膨張係数
		m#	種類	使用量	鶴類	使用量	¢ €	積類	使用量	種類	使用量	F E	kg / cs		} ×	x10 ⁻⁰ 1/K
	1	25	300	0.1	ЭТО	0.1	2.	MABA	0.055	YORG	0.1	ន	2.4	10	0.1	11
49	2	"	BAPP	"	"	"	×	"	2	"	u	"	1,8	10	0.1	11
*	က	"	Maa	"	3	"	"	"	"	"	ď	"	1.8	10	0.1	10
駕	4	"	SOC	"	3	"	"	Ŀ	2	"	"	"	1.6	.11	0, 1	11
뢒	5	"	BAPP	2	PMDA	"	*	*	2	"	2	"	1.6	10	0.1	11
	9	<i>"</i>	800	"	BPDA	n	"	"	2	"	"	"	1.7	10	0.1	11
	7	"	BOB	"	BTDA	"	"	25 88 88	0.090	врра	"	"	2.0	œ	0.3	6.
B	1	. 2 7 ·	MABA DDB	0.065	PADA	*	25	300	0.1	BTDA	"	7 .	8.0	る中の	0.3	13
K 花 G	2	"	"	"	"	*	"	ВАРР	2	*	"	"	0.8	器中心	0.3	13
2.2	တ	"	"	"	"	"	"	MOO	,,	"	"	"	0.8	略平ら	0.3	13
	4	"	"	"	"	"	*	SOC	"	"	"	"	0.8	略平ら	0.3	13
	1	52	MABA DDB	0.055 0.045	PRO	"	25	ı	1	l	1	ı	0.8	5	0.3	13
# #	2	"	PPD DD8	0,090	BPDA	"	¥	ì	ı	1	1	l	0.9	9	0.5	10
¥ 8 5	m	27	NABA DDB	0.055 0.045	PAGA	3	23	1	1	ı	!	ı	0.8	ഗ	0.3	13
皇	7	"	PPD DDB	0. 090 0. 010	врда		2	ı	1	I	ı	1	6.0	ည	0.5	10
	rt.s	22	DOE	0.1	BTDA	2	25	1	1	ł	-	ı	2.0	5	1.2	55
#	第二:	及び第2フェルム	の動脈	及び第2の樹脂層における フィルムのカールである。	15 % T	、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	対の関	五	成分の侵	用量の	ミン成分及び酸無水物成分の使用量の単位は「モル」	(+/k)	785.			

」と補正する。